

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	スギ 柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 120 × 高さ 120)	
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (TI) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 測定時間 : 4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)	
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位 : μSv/h*2) (②-③) × 校正定数</p> <p><u>0.00</u></p> <p>②測定値 (単位 : μSv/h) <u>0.03</u></p> <p>③バックグラウンド (単位 : μSv/h) <u>0.03</u></p> <p>測定状況</p> 	
備考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。 *2報告値は1cm線量等量率になります。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測定日 : 2024年 6月 6日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	スギ 平角 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 150)	
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (TI) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 測定時間 : 4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)	
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位 : μSv/h*2) (②-③) × 校正定数</p> <p>0.00</p> <p>測定状況</p> <p>②測定値 (単位 : μSv/h) 0.03 ③バックグラウンド (単位 : μSv/h) 0.03</p>	
備考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。 *2報告値は1cm線量等量率になります。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測定日 : 2024年 6月 6日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	スギ 間柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 30 × 高さ 105)
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)
測定条件	・測定法：直接測定法 ・測定時間：4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位： μSv/h*2) (②-③) × 校正定数</p> <p><u>0.00</u></p> <p>測定状況</p> <p>②測定値 (単位： μSv/h) <u>0.04</u> ③バックグラウンド (単位： μSv/h) <u>0.03</u></p> 
備考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。 *2報告値は1cm線量等量率になります。 測定場所：株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測定日： 2024 年 6 月 6 日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	ヒノキ 柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105)	
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 測定時間 : 4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)	
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位 : μSv/h*2) (②-③) × 校正定数</p> <p>0.00</p>	 <p>測定状況</p> <p>②測定値 (単位 : μSv/h) 0.03</p> <p>③バックグラウンド (単位 : μSv/h) 0.04</p>
備考	<p>*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。</p> <p>*2報告値は1cm線量等量率になります。</p>	<p>測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター</p> <p>測定日 : 2024年 6月 6日</p>

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	スギ 梓組材 (204) (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 38 × 高さ 89)	
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 測定時間 : 4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)	
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位 : μSv/h*2) (②-③) × 校正定数</p> <p>0.00</p>	 <p>測定状況</p> <p>②測定値 (単位 : μSv/h) 0.04</p> <p>③バックグラウンド (単位 : μSv/h) 0.04</p>
備考	<p>*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。</p> <p>*2報告値は1cm線量等量率になります。</p>	<p>測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター</p> <p>測定日 : 2024 年 6 月 6 日</p>

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	ヒノキ 梓組材 (404) (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 89 × 高さ 89)	
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (Tl) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 測定時間 : 4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)	
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位 : μSv/h*2) (②-③) × 校正定数</p> <p>0.00</p> <p>測定状況</p> <p>②測定値 (単位 : μSv/h) 0.03</p> <p>③バックグラウンド (単位 : μSv/h) 0.03</p>	
備考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。 *2報告値は1cm線量等量率になります。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測定日 : 2024年 6月 6日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	スギ 集成材柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105)	
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (TI) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 測定時間 : 4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)	
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位 : μSv/h*2) (②-③) × 校正定数</p> <p><u>0.00</u></p>	 <p>測定状況</p> <p>②測定値 (単位 : μSv/h) <u>0.03</u></p> <p>③バックグラウンド (単位 : μSv/h) <u>0.03</u></p>
備考	*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。 *2報告値は1cm線量等量率になります。	測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター 測定日 : 2024年 6月 6日

放射線量測定結果報告書

協和木材株式会社 御中

株式会社 加速器分析研究所



放射線量測定に係る結果は、下記のとおりです。

品名	ヒノキ 集成材柱 (寸法 (mm) 長さ 300 × 幅 105 × 高さ 105)	
測定器	ガンマ線スペクトロメータ EMF 211 (AMPTEK社製 Gamma-Rad5, NaI (TI) シンチレータ使用) 校正定数 1.00 (5 μ Sv/h)	
測定条件	・ 測定法 : 直接測定法 ・ 測定時間 : 4分 (バックグラウンド 2分 測定 2分)	
結果	<p>①正味放射線量率*1 (単位 : μSv/h^{*2}) (②-③) × 校正定数</p> <p><u>0.00</u></p>	 <p>測定状況</p> <p>②測定値 (単位 : μSv/h) <u>0.03</u></p> <p>③バックグラウンド (単位 : μSv/h) <u>0.04</u></p>
備考	<p>*1測定値がバックグラウンドより低い場合は0.00とします。</p> <p>*2報告値は1cm線量等量率になります。</p>	<p>測定場所 : 株式会社 加速器分析研究所 白河分析センター</p> <p>測定日 : 2024年 6月 6日</p>